(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. August 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/076319 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 25/065, 23/498
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000175
- (22) Internationales Anmeldedatum:

3. Februar 2005 (03.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

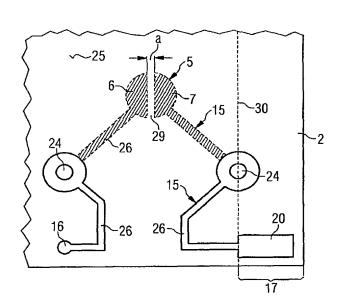
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 005 586.6 4. Februar 2004 (04.02.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BIRZER, Christian [DE/DE]; Meisenweg 2, 93133 Burglengenfeld (DE). POHL, Jens [DE/DE]; Sudetenstr. 5a, 93170 Bernhardswald (DE).

- (74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; Schweiger & Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING A SEMICONDUCTOR CHIP STACK ON A WIRING FRAME AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME
- (54) Bezeichnung: HALBLEITERBAUTEIL MIT EINEM HALBLEITERCHIPSTAPEL AUF EINER UMVERDRAHTUNGS-PLATTE UND HERSTELLUNG DESSELBEN



- (57) **Abstract:** The invention relates to a semiconductor (4) comprising a semiconductor chip stack (1) on a wiring frame (2). An external contact surface (5) is located on the lower side (3) and comprises a plurality of spatially separate external contact surface areas (6, 7). Said individual external contact surface areas (6, 7) are associated with the individual semiconductor chips (10, 11) of the semiconductor chip stack (1). The external contact surface areas (6, 7) of an individual external contact surface (5) have a common external contact (14) which electrically connects the external contact surface areas (6, 7).
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil (4) mit einem Halbleiterchipstapel (1) auf einer Umverdrahtungsplatte (2). Auf der Unterseite (3) ist eine Außenkontaktfläche (5) angeordnet, die mehrere voneinander räumlich getrennte Außenkontaktflächen-Bereiche (6, 7) aufweist. Die einzelnen Außenkontaktflächen-Bereiche (6, 7) sind den einzelnen Halbleiterchips (10, 11) des Halbleiterchipstapels (1) zugeordnet, wobei die Außenkontakt-Bereiche (6, 7) einer einzelnen Außenkontaktfläche (5) einen gemeinsamen Außenkontakt (14) aufweisen, der die

WO 2005/076319 A3



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 10. November 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interponal Application No PCT/DE2005/000175

		PCT/DE20	05/000175
A. CLASS IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L25/065 H01L23/498		
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
	SEARCHED		
IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificat H01L	on symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields	searched
	ata base consulted during the international search (name of data baternal, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPE	•	d)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	evant passages	Relevant to claim No.
Y	US 6 018 462 A (SAKUYAMA ET AL) 25 January 2000 (2000-01-25) the whole document		1-10
Υ	US 5 973 403 A (WARK ET AL) 26 October 1999 (1999-10-26) abstract; figure 1		1-10
Y	US 2002/192857 A1 (IGARASHI YUSUK 19 December 2002 (2002-12-19) paragraph '0081!; figure 10	(E ET AL)	8-10
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 04, 31 March 1998 (1998-03-31) -& JP 09 330993 A (NEC CORP), 22 December 1997 (1997-12-22) abstract		1-10
	·	-/	
X Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	l in annex.
"A" docume consic "E" earlier of filing of "L" docume which citation "O" docume other "P" docume later ti	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another o or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	*T* later document published after the in or priority date and not in conflict wit cited to understand the principle or t invention *X* document of particular relevance; the cannot be considered novel or canninvolve an inventive step when the cannot be considered to involve an i document is combined with one or n ments, such combination being obvi in the art. *&* document member of the same patern.	h the application but heory underlying the claimed invention of the considered to coument is taken alone claimed invention niventive step when the nore other such docu-ous to a person skilled
	July 2005	17/08/2005	aron ropon
	nailing address of the ISA	Authorized officer	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Cousins, D	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal Application No PCT/DE2005/000175

C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	1	5/0001/5
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Υ	US 5 930 599 A (FUJIMOTO ET AL) 27 July 1999 (1999-07-27) column 1, line 50 - column 1, line 53; figure 9		8-10
,			
			,

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

Intermonal Application No PCT/DE2005/000175

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6018462	Α	25-01-2000	JP JP	3063687 B2 11044732 A	12-07-2000 16-02-1999
US 5973403	A	26-10-1999	US US US US US	5696031 A 2002146862 A1 6140149 A 2004029315 A1 6399416 B1 6071754 A	31-10-2000 12-02-2004
US 2002192857	A 1	19-12-2002	JP CN TW US	2003007917 A 1392599 A 548813 B 2004198050 A1	21-08-2003
JP 09330993	A	22-12-1997	JP	2765567 B2	18-06-1998
US 5930599	Α	27-07-1999	JP JP JP US	3262728 B2 10032307 A 2002134686 A 5773896 A	04-03-2002 03-02-1998 10-05-2002 30-06-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermonales Aktenzeichen

		PCT/DE2005	/000175
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L25/065 H01L23/498		
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchter IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo H01L	ole)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete f	allen
Während de	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	arne der Datenbank und evil. verwendete St	uchbegriffe)
EPO-In	ternal, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPEN	IDEX	
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
γ	US 6 018 462 A (SAKUYAMA ET AL)	,	1-10
	25. Januar 2000 (2000-01-25)		
1	das ganze Dokument		
Υ	US 5 973 403 A (WARK ET AL)		1-10
	26. Oktober 1999 (1999-10-26) Zusammenfassung; Abbildung 1		
Υ	US 2002/192857 A1 (IGARASHI YUSUK 19. Dezember 2002 (2002-12-19)	E ET AL)	8–10
	Absatz '0081!; Abbildung 10		
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	,	1-10
•	Bd. 1998, Nr. 04,		1 10
	31. März 1998 (1998-03-31) -& JP 09 330993 A (NEC CORP),		
r	22. Dezember 1997 (1997-12-22)		
	Zusammenfassung		
		-/	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehrnen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem in oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht v Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur z	vorden ist und mit der
"E" älteres	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips of Theorie angegeben ist	
"L" Veröffer	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutu kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	ung nicht als neu oder auf
andere	en zu lässen, oder durch die das Veröffentlichungsdalum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ler die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	erfinderischer Tätigkeit beruhend betraci "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutu	ing; die beanspruchte Erfindung
ausge "O" Veröffe	führt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung.	kann nicht als auf erfinderischer Tätigkei werden, wenn die Veröffentlichung mit e Veröffentlichungen dieser Kategorie in V	iner oder mehreren anderen
"P" Veröffe	enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für einen Fachmann n. *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben F	aheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rech	erchenberichts
4	. Juli 2005	17/08/2005	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Country D	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Cousins, D	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2005/000175

C.(Fortsetzu	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	US 5 930 599 A (FUJIMOTO ET AL) 27. Juli 1999 (1999-07-27) Spalte 1, Zeile 50 - Spalte 1, Zeile 53; Abbildung 9		8-10
,			
	SA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interponales Aktenzeichen
PC1/DE2005/000175

t	Datum der		Mitglied(er) der		Datum dan
	Veröffentlichung		Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
A	25-01-2000	JP JP			12-07-2000 16-02-1999
A	26-10-1999	US US US US US US	2002146862 6140149 2004029315 6399416	A1 A A1 B1	09-12-1997 10-10-2002 31-10-2000 12-02-2004 04-06-2002 06-06-2000
A 1	19-12-2002	JP CN TW US	1392599 548813	A ,C B	10-01-2003 22-01-2003 21-08-2003 07-10-2004
Α	22-12-1997	JP	2765567	B2	18-06-1998
Α	27-07-1999	JP JP JP US	10032307 2002134686	A A	04-03-2002 03-02-1998 10-05-2002 30-06-1998
	A A1	A 26-10-1999 A1 19-12-2002 A 22-12-1997	A 26-10-1999 US	A 26-10-1999 US 5696031 US 2002146862 US 6140149 US 2004029315 US 6399416 US 6071754 A1 19-12-2002 JP 2003007917 CN 1392599 TW 548813 US 2004198050 A 22-12-1997 JP 2765567 A 27-07-1999 JP 3262728 JP 10032307 JP 2002134686	A 26-10-1999 US 5696031 A US 2002146862 A1 US 6140149 A US 2004029315 A1 US 6399416 B1 US 6071754 A A1 19-12-2002 JP 2003007917 A CN 1392599 A ,C TW 548813 B US 2004198050 A1 A 22-12-1997 JP 2765567 B2 A 27-07-1999 JP 3262728 B2 JP 10032307 A JP 2002134686 A